

1. 職名・採用人数： 特任助教または特任研究員 1名
2. 勤務形態： 常勤（特定有期雇用教職員）
3. 所 属： 東京大学生産技術研究所 野村研究室
4. 勤務場所： 東京都目黒区駒場4-6-1
5. 業務内容： 本グループで推進する JST CREST または未来社会創造事業において、ナノ構造を用いた熱流制御や熱電変換分野の基礎・応用研究に従事。クリーンルームにおける半導体プロセスによるマイクロ・ナノ構造形成や光学・電氣的計測およびシミュレーションによる熱物性研究、エネルギーハーベスティングに関わる研究の推進。
6. 応募資格： 博士の学位を有する方、またはこれと同等の能力を持つ方。半導体プロセス、光学・電気計測の経験者が望ましいが、限定しない。
7. 任 期： 採用日は令和2年6月1日以降を予定している。  
※雇用契約は年度ごと（3月31日まで）で、予算の状況、従事している業務の進捗状況、契約期間満了時の業務量、勤務成績、勤務態度、健康状況等を考慮のうえ契約を更新する場合がある。  
※試用期間あり（6か月）
8. 給 与： 本学の就業規則に基づき支給。経験、業績等に基づき月額30～45万円の範囲で支給（業績・成果手当を含む）。通勤手当は、本学の支給要件を満たす場合に支給。昇給制度なし。
9. 就業日： 週5日勤務（月～金）  
※土日、祝日法に基づく休日、年末年始（12月29日～1月3日）は休日。
10. 就業時間等： 専門業務型裁量労働制により、1日7時間45分、週38時間45分勤務したものとみなす。
11. 社会保険等： 共済組合、雇用保険、労災保険については法令の定めるところにより加入。
12. 提出書類：
  - (1) 東京大学統一履歴書（参照 [URL:http://www.u-tokyo.ac.jp/per01/r01\\_j.html](http://www.u-tokyo.ac.jp/per01/r01_j.html)）
  - (2) これまでの研究業績の概要（A4用紙2枚程度）
  - (3) 研究業績リスト（査読付論文とそれ以外の総説、著書などに分類）
  - (4) 主要な原著論文別刷りのコピー3編
  - (5) 今後の研究計画と抱負（A4用紙1枚程度）
  - (6) 応募者に関する所見を伺える有識者2名の氏名と連絡先
13. 公募締切日： 令和2年3月31日（火）  
適任者が見つかった場合、早く締め切る場合がある。
14. 選考方法： 書類による第1次選考を実施後、面接等による第2次選考を行う。面接に

必要な旅費、滞在費等は応募者の負担とする。

15. 書類送付先： 上記書類の電子ファイルをひとつの zip ファイルにまとめ、以下のメールアドレスにご送付下さい。

E-mail : [nomura\[at\]iis.u-tokyo.ac.jp](mailto:nomura[at]iis.u-tokyo.ac.jp) ([at]を@に変えてください)

東京大学生産技術研究所 野村研究室 准教授 野村政宏

※3日以内に当方から受信確認メールが届かない場合はお問い合わせください。TEL 03-5452-6303

16. 募集者名称： 国立大学法人東京大学

17. その他：
- ・応募の秘密は厳守し、応募書類は採用選考の目的以外には使用いたしません。
  - ・応募書類は原則として返却いたしません。